PASJ2024 WEP090

# 陽電子源用フラックスコンセントレータの開発 DEVELOPMENT OF A FLUX CONCENTRATOR FOR POSITRON SOURCE

榎本嘉範<sup>\*,A)</sup>,保住弥紹<sup>B)</sup>,牛谷唯人<sup>B)</sup>,高富俊和<sup>B)</sup>,福田将史<sup>A)</sup>,森川祐<sup>A)</sup>,佐藤幹<sup>A)</sup>,

Yoshinori Enomoto \*,A), Mitsugu Hosumi<sup>B)</sup>, Yuito Ushitan<sup>B)</sup>, Toshikazu Takatomi<sup>B)</sup>,

Masafumi Fukuda<sup>A)</sup>, Yu Morikawa<sup>A)</sup>, Motoki Sato<sup>A)</sup>

<sup>A)</sup> High Energy Accelerator Research Organization Accelerator Laboratory

<sup>B)</sup> High Energy Accelerator Research Organization Applied Research Laboratory

#### Abstract

A flux consentrator compatible with requirment of ILC is under development. To maximize the capture efficiency and meet the high repetition rate, ten times higher power dissipation compared with the one used in the SuperKEKB is expected. Fully 3D combined electromagnetic and thermal simulation was done for efficient cooling water path design along with careful selection of heat resistant Cu alloy for FC body. A prototype is under construction and in the final assemble phase.

# 1. はじめに

高エネルギーコライダー実験では、より高いルミノシ ティーを得るために、大電流化が進められている。電子 -陽電子衝突実験においては、電子銃から大量の電子を 比較的簡単に得ることができるため、陽電子数が制限を 与えることになる。そのため強力な陽電子源の開発が、 実験成功の鍵を握っているといえる。特に次世代のレプ トンコライダーとして期待されている、ILC を始めとし たリニアコライダーでは、各粒子は1度しか衝突に使う ことができないため、蓄積、周回によって繰り返し衝突 が可能なサーキュラーコライダーよりも多量の陽電子が 必要になる。陽電子は加速した電子ビームをタングステ ン等の重金属標的に照射し、対生成で作る方法が一般的 である。より沢山の陽電子を得るためには標的に入射す る電子ビームのパワーを上げることが最も単純な方法で あるが、標的材質の物理的特性で決まる上限値があり、 それを超えてビームパワーを上げることはできない。そ のため、ハイパワー化と合わせて、生成された陽電子を いかに効率よく捕獲するかが、大強度化において重要と なる。

# 2. フラックスコンセントレータの動作原理

高エネルギー電子ビームをターゲットへ照射し、対 生成によって作られた陽電子は、ターゲットから出て きた段階では大きな角度広がり、エネルギー広がりを 持っている。そのため、このまま加速管へ入射するとほ とんどをロスしてしまう。一方でビームサイズは、入 射電子ビームのターゲット上でのビームサイズと同程 度であり、1mm 前後であることが一般的である。この 値は想定される後段の加速管のアパーチャーに対して 十分小さい。そこで角度広がりと位置広がりを交換する ことにより、なるべく平行ビームへ近づけることを目的 としたマッチングデバイスが必要となる。フラックスコ ンセントレータ (Flux Concentrator, FC) はなだらかに変 化する磁場によってこれを実現するものであり、AMD (Adiabatic Matching Device) の一つの形である。具体的 には FC 入口での磁場、および粒子の位置、角度それぞ れ、 $B_1$ 、 $r_1$ 、 $\phi_1$ とし、FC 出口での値を  $B_2$  (<  $B_1$ )、 $r_2$ 、  $\phi_2$ とすれば、断熱条件が成り立つ範囲において、以下の 関係が成立する [1]。

$$\phi_2 = \phi_1 \sqrt{\frac{B_2}{B_1}}, \quad r_2 = r_1 \sqrt{\frac{B_1}{B_2}} \tag{1}$$

Figure 1 は現在制作中の陽電子源プロトタイプ全体の レイアウトを示しており、rotating target と Acc. structure の間に FC が挿入されている。



Figure 1: Cross sectional view of the positron source prototype under development in KEK.

# 3. 設計パラメータ

フラックスコンセントレータは 1980 年代に SLAC で 開発され [2]、SLC (Slac Linear Collider) で運用された。 その後 2010 年代には SuperKEKB でも導入され、2024 年現在も運転を支えている。本プロジェクトで開発中の FC も動作原理は過去のものと変わらないが、より高い 性能を得るため、Table 1 に示すように、各パラメータ が変更されている。具体的には SuperKEKB のものと比 較して、ピーク電流が約 3 倍、繰り返しが 2 倍、パルス 幅が約 2 倍となっており、これによって、より大きなア パーチャを確保しつつ、より高いピーク磁場を得ること

<sup>\*</sup> yoshinori.enomoto@kek.jp

Proceedings of the 21st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan July 31 - August 3, 2024, Yamagata

**PASJ2024 WEP090** 

ができるようになっている。その反面、消費電力は約10 倍大きくなってしまうため、効率的な冷却構造や耐熱性 の設計検討が重要になってくる。

Table 1: Comparison of Parameters for FC betweenSuperKEKB and ILC

	Unit	SuperKEKB	ILC
Peak Voltage	kV	20	20
Peak Current	kA	12	35
Repetition	$\operatorname{pps}$	50	$100^{1}$
Pulse Width	$\mu { m s}$	6	$11^{2}$
Entrance Aperture	$\mathbf{m}\mathbf{m}$	7	12
Peak Magnetic Field	Т	3.5	5
Peak Power	MW	240	700
Average Power	kW	12	128
Ohmic Loss on FC	kW	0.8	8.9

# 4. 電磁場-熱シミュレーション

電磁場、熱錬成シミュレーションは CST studio [3] を 用いた。まず LF time domain solver で時間に依存する 電流分布、磁場分布を計算する。次にそこで得られた発 熱密度分布を static thermal solver ヘインポートし、平 衡状態の温度分布を計算する。さらに transient thermal solver へ発熱密度分布を時間構造を持たせてインポート し、初期条件として平衡状態の温度分布をインポートし て計算することによって、時間に依存する 3 次元温度分 布を求める。

Figure 2 に開発中の FC の 3D CAD モデルの断面図、 電流分布、磁場分布のシミュレーション結果を示す。 ピーク磁場が目標値 (5 T) になるように、プライマリー コイルに流す電流を調整している。例えば FC 入口の aperture が 12 mm の場合、ピーク電流は 34.5 kA 必要 になる。表皮効果のため、電流は表面上しか流れない。 したがって、テーパー部の形状によって、磁場分布が決 まる。

Figure 3 に軸上での磁場の各成分を示す。ターゲット 下流表面、すなわち陽電子が出てくる面を z 座標の原点 に取っている。ターゲット下流表面はパルス磁場による eddy current によって、FC 磁場が打ち消されるため、無 磁場となっており、そこから一気に磁場が立ち上がる形 になっている。

Figure 4 に最高温度時の温度分布と各部での1パルス あたりの発熱量を、Table 2 に発熱と放熱のバランスを示 す。トータルの発熱量は約 9kW であり、大部分は冷却 水へ流れていることがわかる。



Figure 2: Cross sectional view of the 3D model of FC (Top), current distribution (middle), magnetic field distribution (bottom).

### 5. 材料選定

SuperKEKB のフラックスコンセントレータ開発にお いては、製造工程にロウ付けがあり、その際に全体を 700 ℃以上の高温にせざるを得ないため、材料の軟化が避け られず大きな課題であった。これに対し NC50 という析 出硬化可能な銅合金を採用することにより、ロウ付け後 に時効硬化処理を施すことによって、この課題を解決し た [4]。一方今回の開発では、構造の変更によって、真空 ロウ付けなどの全体加熱を伴う工程を行うことなく、FC を製作することが可能である。しかしながら、Table 1 で みたように SuperKEKB に比べて 10 倍以上の発熱が想 定され、運転中の Ohmic loss による FC 本体温度の上昇 が無視できない。一般に無酸素銅は 200°C を超えると 軟化が始まり、耐力が著しく低下する [5]。一方 NC50

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ILC の場合は不等間隔で最短間隔は 3.3 ms だが、1 秒間のパル ス数は 100 回

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SuperKEKB では half sine, ILC では立ち上がり、立ち下がり 5 µs、フラットトップ1 µs の台形電流波形を想定

**PASJ2024 WEP090** 



Figure 3: Magnetic field components along beam axis.

Ohmic Loss	Considered	8988.921	
Conduction	Flange	-11.392	
	Feeder	-40.286	
	Target	-746.141	
Cooling Water	Flange	-119.409	
	FC Head	-40.286	
	Primary Coil	-746.141	
	HV Terminal (L)	-40.286	
	HV Terminal (S)	-746.141	
Air	Flange	-119.409	
	Ceramic	-40.286	
	Collar	-746.141	
	HV Terminal (L)	-40.286	
	HV Terminal (S)	-746.141	

Table 2: Thermal Balance of Ohmic Loss and Cooling Power (W)

合金は高温強度、軟化温度ともに高く、ある程度の高温 においても高い強度を保つことが可能であるが、電気伝 導率、熱電度率が無酸素銅の半分以下であるため、発熱 が増え、冷却が進まず、最高温度が高くなってしまう。 そこで今回は NC50 よりも高い電気伝導率、熱伝導率を 持ちながら、NC50 に近い高温強度、軟化温度を持つ銅 合金として、クロム銅合金 (SH-1)を採用した。それぞ れの合金の物性値を Table 3 に示す。

Figure 5 にそれぞれの材料を想定した場合の温度上昇の計算結果を示す。励起電流波形及びピーク電流はピー



Figure 4: Temperature distribution (top) and Ohmic loss at each parts per pulse (bottom).

Table 3: Comparison of Physical Properties of Cu Alloys

Туре		C1020	NC50	SH-1
Alloy Components			Ni, Si	Cr
Density	$\rm g/cm^3$	8.94	8.70	8.89
Thermal Expansion	$\times 10^{-6}$	17.7	17.0	17.6
Thermal Conductivity	${ m W/mK}$	391	180	330
Electric Conductivity	% IACS	101	45	75
Young's Modulas	GPa	118	120	120
Tensile Strength	MPa	>195	>650	> 380
Softening Temp.	°C	200	550	550

ク磁場が5Tで、負荷に1µHのインダクタンスを仮定した場合、負荷部でのピーク電圧が10kV(48kAの場合) 以下になるという条件から決めている。また繰り返しは 不等間隔のパルス運転であり、3.3 ms 毎に 20 回のパル スが来るのを1 train として、train が 5 Hz で繰り返さ れる構造となっている。最高温度に着目すると、apertur 16 mm では現実的ではなく、12 mm とした上で、SH-1 を採用することによって、250°C 程度に抑えることがで きている。

# 6. 製作

**Figure 6, 7** に製作工程の予定および進捗をそれぞれ示 す。製作は



Figure 5: Simulation results of temperature rise for different geometry, material and excitation current waveform.



Figure 6: Manufacturing process plan of the FC.



Figure 7: Manufacturing process progress of the FC.

- 1. フランジやサポート部品の製作、調達。
- 2. FC 本体の切削。
- 3. 水路部の蓋を電子ビーム溶接。
- 4. テーパー穴を含めた2次加工。
- 5. 本体部の黒色メッキ。
- 6. 溶接組み立て。

の順で行われ、本稿執筆時点で 6. 溶接組み立て作業中で

ある。 製作にあたっては

- 直径 4 mm, 深さ 100 mm という水路の深穴加工。
- 採用した銅合金 (SH-1) の電子ビーム溶接性。
- テーパー穴のワイヤーカットによる加工。

が懸念された。そのため、いずれも KEK の機械工作センターにて、事前にテストを実施し加工条件等の検討を行った。

# 7. まとめと今後

ILC の要求性能を目標とした FC の開発を進めてい る。SuperKEKB と比べて約 10 倍の発熱が見込まれるこ とから、CST を用いた、時間に依存する電磁場、熱連成 シミュレーションを行い、電流分布、磁場分布、発熱分 布、温度分布を求め、効率的な冷却水路の設計、耐熱材 料の選定などを行った。試作機の製作が進行中であり、 2024/8 頃の完成を目指している。今後はパルス電源を製 作し、ハイパワー試験を行うことを計画している。

# 謝辞

本研究は、文部科学省「将来加速器の性能向上に向け た重要要素技術開発」事業 JPMXP1423812204 の助成を 受けたものです。

# 参考文献

- [1] Y. Enomoto, "陽電子源", OHO19, 2019.
- [2] A.V. Kulikov, S.D. Ecklund, and E.M. Reute, "SLC POSITRON SOURCE PULSED FLUX CONCEN-TRATOR", slac-pub-5473, 1991. https://www.slac.

stanford.edu/pubs/slacpubs/5250/slac-pub-5473.
pdf

- [3] https://www.3ds.com/ja/products-services/ simulia/products/cst-studio-suite/
- [4] Y. Enomoto *et al.*, "A NEW FLUX CONCENTRA-TOR MADE OF Cu ALLOY FOR THE SuperKEKB POSITRON SOURCE", Proceedings of the 12th Inter-

national Particle Accelerator Conference, Online meeting, May 24-28, 2021, pp. 2954-2956. doi:10.18429/ JACoW-IPAC2021-WEPAB144

[5] T. Iizuka, N. Kurimoto and K. Yamaji, "導電材料としての 銅-クロム合金の諸特性", 日立評論別冊 (11), pp. 105-112, 1955.